進行高頻量測前,必須對系統進行校正(Calibration),以去除量測儀器及環境所造成之效應,將量測系統的參考平面(Reference Plane)移至距離待測物越近越好。藉由校正基板(Impedance Standard Substrate)的量測,及網路分析儀的運算,將量測系統的參考平面移至高頻微波探針的針尖處,以去除系統、電纜及微波探針等不必要的寄生效應,最常見的校正法為 SOLT(Short、Open、Load、Through)校正法,當操作頻率低於 5GHz 時,可以只用 Open 來進行去嵌化的動作,但是當操作頻率大於 5GHz以上時,就必須再使用 Short。Open 的 Dummy 測試元件可以扣除與元件串聯的寄生元件,而 Short 是扣除與元件並聯的寄生元件,而 Through 是用來驗證去嵌化的結果,若是扣除的結果良好,在 Through 的量測上將會顯現出完美的傳輸線(Transmission Line)金氧半場效電晶體。

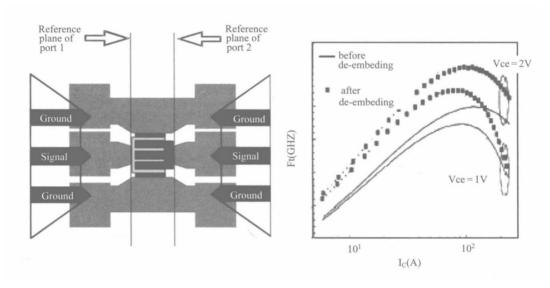


圖 13-50 RF 參數量測校正基板及有無去嵌化對截止頻率的影響。